# УДК 539.534.9 ТЕМПЛЭЙТНЫЙ СИНТЕЗ НАНОПРОВОЛОК ИЗ ОКСИДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

### Садуова Балжан

samai\_b\_91@mail.ru Докторант ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Научный руководитель – Акилбеков А.Т.

#### Введение

Одним из трендов современного материаловедения является разработка новых материалов и технологий для оксидной фотоники и электроники [1]. Фотоника — это основа высокоскоростного интернета. В последние годы необходимость увеличения пропускной способности серверов стимулирует более тесную интеграцию электронных и оптических систем. Кремниевая фотоника становится базовой технологией интегрированной оптики, как ранее КМОП БИС-технология стала основой интегрированной электроники. Особое внимание уделяется развитию недорогих и экологически чистых технологических решений для создания материалов с новыми функциональными возможностями. Перспективный пример интеграции оксидных полупроводников в кремниевую технологию – выращивание нанокристаллов соответствующих материалов в пористом кварцевом стекле. Для нанокристаллов диоксида олова (SnO<sub>2</sub>), синтезированных в мезопорах кварцевого стекла и допированных ионами  $Eu^{3+}$ , обнаружен эффект резкого усиления люминесценции при 590 нм [2]. SnO<sub>2</sub>, оксидный полупроводник п-типа, обладает целым рядом полезных физических свойств, включая большую ширину запрещенной зоны (Eg = 3,6 эВ при 300 K), термическую и химическую стабильность в сочетании с низкой стоимостью. Данный материал используется для создания различных активных наноформ. Существуют многообещающие результаты в широком спектре применений, включая газовые сенсоры, литиевые батареи, фотокатализ, фотолюминесценцию и прочее. Интересным аспектом синтеза нанокристаллов SnO<sub>2</sub> является возможность «настройки» физических свойств наноматериала путем контролируемого изменения морфологии, что позволяет создавать устройства, отвечающие новым задачам [3].

## Эксперимент. Результаты и обсуждение.

Структура a-SiO<sub>2</sub>/Si-n изготавливалась термическим оксидированием кремниевой подложки (Si –n типа) в атмосфере влажного кислорода при 900 °C. Толщина оксидного слоя по

данным эллипсометрии составляла 700 нм. Образцы облучались на ускорителе DC-60 ионами ксенона с энергией 200 МэВ, до флюенса 10<sup>8</sup> ионов/см<sup>2</sup>.

Химическое травление образцов SiO<sub>2</sub>/Si в 1% HF, m(Pd)=0,025 г,  $18^{\circ}\pm1C$ . Перед травлением треков проводилась ультразвуковая очистка поверхности образцов в изопропаноле в течение 15 минут в ультразвуковом очистителе 6.SB25-12DTS. Очиститель на двух частотах (25kHz/40kHz), обеспечивает интенсивную очистку поверхности образцов. Диапазон регулирования (комнатная температура) –  $80^{\circ}$  С. После обработки в HF образцы промывлисьв деионизованной воде (18,2 МОм). Анализ нанопор после травления проводился на сканирующем электронном микроскопе JSM-7500F.

Проведено химическое осаждение Sn в трековый темплэйт при комнатной температуре. На рисунке 1 приведен СЭМ снимок, после осаждения в течение 1 часа.



Рисунок 1- СЭМ снимок повехрности трекового темплэйта после химического осаждения олова в течение одного часа.

Анализ СЭМ снимка позволяет утверждать о практически 100% заполнении нанопор.

## Литература

1. M. Lorenz, M.S. Ramachandra Rao, T. Venkatesan, E. Fortunato, P. Barquinha, R. Branquinho. Topical Review: The 2016 oxide electronic materials and oxide interfaces roadmap. Journal of Physics D: Applied Physics. 49 (433001), 2016, P. 1-53.

2. <u>P. Chen, Y. Mao, S. Hou, Y. Chen, X. Liu, Y. Lou, A. Chen, L. Yang, J. Li, N. Dai</u>. Growth of SnO<sub>2</sub> nanocrystals co-doped with Eu<sup>+</sup> for highly enhanced photoluminescence in mesoporous silica glasses J. Mater. Chem. C. 7,2019, P. 1568-1574.

3. <u>M. Periyasamy</u>, <u>A. Kar</u>. Modulating the properties of SnO<sub>2</sub> nanocrystals: morphological effects on structural, photoluminescence, photocatalytic, electrochemical and gas sensing properties J. Mater. Chem. C.8, 2020, P. 4604-463.